

分光エリプソメータの基礎・原理

概要

分光エリプソメータは、材料の光学特性（屈折率、消衰係数など）や膜厚を非破壊で評価できる装置です。正確なデータを取得するためには、材料の特性や種類に応じたノウハウが不可欠となります。

本講習会では、分光エリプソメータの基礎知識から、測定精度を高めるための実践的な操作テクニックまで分かりやすく解説します。これから利用を検討されている方や、すでにお使いの方も、スキルアップの機会としてぜひご参加お待ちしております。



日時

2026年 **11月18日**（水）

会場

滋賀県南部産業技術共創センター
2階 大研修室

内容

受付 13:10 ～ 講習会開始 13:30 ～

（講習会） 13:30～14:30 分光エリプソメータの基礎・原理について

（実習） 14:45～16:00 分光エリプソメータ（UVISEL Plus）を用いた実演

講師

株式会社 堀場テクノサービス 分析技術本部
和才 容子 氏

定員

（講習会） 20名程度
（実習） 5名程度

申込
締切

11月10日（火）12時まで
（ただし、定員になり次第締め切ります）

※本技術研修は滋賀材料技術フォーラムとの共催で実施します

お申込み：<https://www.shiga-irc.go.jp/info/news>

お問い合わせ先：滋賀県南部産業技術共創センター 無機材料係 尾崎・山本
（滋賀県栗東市上砥山232 TEL:077-558-1500）